(54) CONTROL SYSTEM OF CLEAN ROOM THROUGH DUCTS

(11) 2-150644 (A)

(43) 8.6.1990 (19) JP

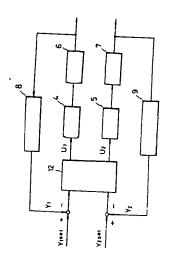
(21) Appl. No. 63-303294 (22) 30.11.1988

(71) SHIMIZU CORP(1) (72) KOICHI FUTAKI(5)

(51) Int. Cl⁵. F24F7/06,F24F7/007,F24F11/02

PURPOSE: To make it possible to adjust both the actual supply duct pressure and actual discharge duct pressure simultaneously to a set supply duct pressure and to a set discharge duct pressure by simultaneously controlling a supply fan and a discharge fan as regards their speeds of revolution according to the difference between the set supply duct pressure and the actual supply duct pressure and by simultaneously controlling the supply fan and the discharge fan as regards their speeds of revolution according to the difference between the set discharge duct pressure and the actual discharge duct pressure.

CONSTITUTION: To a controller 12 are given a detected supply duct pressure Y, detected by a supply side-differential pressure transmitter 8 and a detected discharge duct pressure Y2 detected by a discharge side-differential pressure transmitter 9 and, on the other hand, in the controller 12 are set a set supply duct pressure Y_{13et} and a set discharge duct pressure Y_{2set} . The controller 12 compares the detected supply duct pressure Y, with the set supply duct pressure Y, and according to the difference between the two duct pressure gives modified values of frequencies U_1 and U_2 to a supply fan 4 and a discharge fan 5 and, after comparing the detected discharge duct pressure Y2 with the set discharge duct pressure Y21et, gives modified values of frequencies U1 and U2 to the supply fan 4 and the discharge fan 5 according to the difference between the two duct pressure.



6: supply duct, 7: discharge duct

This Page Blank (uspto)

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-150644

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)6月8日

F 24 F

7/007 11/02

C B 102

6925-3L 6925-3L 7914-3L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

クリーンルームダクト系制御システム

②特 題 昭63-303294

②出 願 昭63(1988)11月30日

明 @発 者 木 @発 明 者 I 藤

紘 峰 男 東京都中央区京橋 2丁目16番 1号 清水建設株式会社内 東京都中央区京橋 2丁目16番 1号 清水建設株式会社内

@発 明 者 成 瀬 彰 彦

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 山武ハネウエル株式会

正浩 @発 明 者 長谷川

東京都渋谷区渋谷 2 丁目12番19号 山武ハネウエル株式会

补内

⑪出 願 人 清水建設株式会社

山武ハネウエル株式会

東京都中央区京橋2丁目16番1号 東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

社

個代 理 人 弁理士 山川 政樹

外2名

最終頁に続く

願 人

の出

明期書

1. 発明の名称

クリーンルームダクト系制御システム

2. 特許請求の範囲

クリーンルームダクト系における送気ダクト圧 および排気ダクト圧を制御するクリーンルームダ クト系制御システムにおいて、設定送気ダクト圧 に基づいてこの設定送気ダクト圧と実際の送気ダ クト圧との差に応じて送風機の回転速度および排 風機の回転速度を同時に制御する手段と、設定排 気ダクト圧に基づいてこの設定排気ダクト圧と実 際の排気ダクト圧との差に応じて排風機の回転速 度および送風機の回転速度を同時に制御する手段 とを備えてなるクリーンルームダクト系制御シス

3. 発明の詳細な説明

・〔産業上の利用分野〕

本発明は、クリーンルームダクト系における送 気ダクト圧および排気ダクト圧を制御するクリー ンルームダクト系制御システムに関するものであ

(従来の技術)

近年、マイクロエレクトロニクス、パイオテク ノロジなどの最先端産業において、クリーンルー ムの需要が増大しつつある。クリーンルームは、 ・大別して、手術室や実験用動物飼育室、生物工学 研究室のような無菌状態の要求されるバイオロジ カルクリーンルームと、電子工業や精密機械工業 の工場のように室内の浮遊微粒子の少ない清浄状 . 態の要求されるインダストリアルクリーンルーム とに分けられる。

このようなクリーンルームにおいて、そのクリ ー.ンルームの送気ダクト圧および排気ダクト圧は 常に設定値に維持されていることが望まれ、設定 値の変更に対してはその応答が早いことが要求さ

第3図は、従来のクリーンルームダクト系制御 システムの概略構成図であり、パイオロジカルク リーンルームへの適用例として示している。同図 において、1-1~1-1はクリーンルーム、2-1~

2-*はこのクリーンルーム1-1~1~1への輪気通 路に設けられた給気ダンパ、3-1~3-1はクリー ンルーム 1-1~1-2からの選気通路に設けられた 還気ダンパ、4は送風機、5は排風機、6は送気 ダクト、7は排気ダクト、8は送気ダクト6にお けるダクト圧(送気ダクト圧)を検出する送気側 差圧発信器、9は排気ダクトでにおけるダクト圧 (排気ダクト圧)を検出する排気側差圧発信器、 10は差圧発信器8の輸出する検出送気ダクト圧 Y」を入力とし予め定められる設定送気ダクト圧 Ywwwと比較のうえそのダクト圧差に応じた周波 数変化値U。を送風機4へ与えるコントローラ、 11は差圧発信器9の検出する検出排気ダクト圧 Y。を入力とし予め定められる設定排気ダクト圧 Yzzetと比較のうえそのダクト圧差に応じた周波 数変化値U。を排風機 5 ヘ与えるコントローラで

クリーンルーム1-1~1~1における換気量および室圧は、別の制御システム (室系制御システム) による給気ダンパ2-1~2-mおよび選気ダンパ

次に、このように構成されたダクト系制御システムの動作について説明する。すなわち、今、送気ダクト 6 においてその送気ダクト圧が設定送気ダクト圧 7 に載持され、且つ排気ダクト 7 においてその排気ダクト圧が設定排気ダクト圧 Y **。 **に維持されているものとする。このような状態から、例えばクリーンルーム1 - ** ~ 1 - ** での使用

- 3 -

- 4 -

部屋数が増大すると、その換気量の増大に伴い、 送気ダクト6におけるダクト圧は低下する。この ため、コントローラ10において、その設定送気 ダクト圧 Y 1 1 1 1 2 と検出送気ダクト圧 Y 1 とに差が 生じ、このダクト圧差に応じた周波数変化値U。 が送風機4へ与えられるものとなり、この周波数 変化値び、に基づきそのダクト圧差を零とすべく 送風機4がインパータ制御され、回転速度をアッ プして送気ダクト圧を設定送気ダクト圧 Y に 合わせ込む。一方、クリーンルーム 1-1~1~1-0で の使用部屋数が増大すると、その換気量の増大に 伴い、排気ダクト?におけるダクト圧は増大する。 このため、コントローラ11において、その設定 排気ダクト圧Y****と検出排気ダクト圧Y* とに 差が生じ、このダクト圧差に応じた周波数変化値 U.が排風機5へ与えられるものとなり、この周 波数変化値Uェに基づきそのダクト圧差を零とす べく排風機 5 がインパータ制御され、回転速度を アップして排気ダクト圧を設定排気ダクト圧Y:。 ・・に合わせ込む・

第4図はこの送気ダクト圧・排気ダクト圧制御 系を示すブロック線図である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、このような従来のダクト系制御システムによると、送気ダクト圧を設定送気ダクト圧を設定送気ダクト圧の変化が排気ダクト圧に影響を与え、排気 グクト圧を設定排気ダクト圧 Y ままれ、前側 ひとした場合その排気ダクト圧の変化が送気ダクト圧 に影響を与える。このため、これらの相互干渉により、送気ダクト圧が設定送気ダクト圧 Y ままれに 落ち着くまでの制御時間が長くなるという問題が生ずるものであった。

(課題を解決するための手段)

本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、設定送気ダクト圧に基づいてこの設定送気ダクト圧と実際の送気ダクト圧との差に応じて送風機の回転速度および排風機の回転速度を同時に制御する一方、設定排気ダクト圧に基づい

てこの設定排気ダクト圧と実際の排気ダクト圧と の差に応じて排風機の回転速度および送風機の回 転速度を同時に制御するようにしたものである。

(作用)

したがってこの発明によれば、送風機の回転速度および排風機の回転速度を同時に制御する際の。 制御パラメータを適当に定めれば、送風機の回転速度および排風機の回転速度を適値として、実際の送気ダクト圧および実際の排気ダクト圧を設定送気ダクト圧および設定排気ダクト圧に一度に合わせ込むことが可能となる。

(実施例)

.

以下、本発明に係るクリーンルームダクト系制御システムを詳細に説明する。第1図はこのダクト系制御システムの一実施例を示す機略構成図であり、第2図はその送気ダクト圧・排気ダクト圧制御系を示すブロック線図である。これらの図において、第3図および第4図と同一符号は同一構成要素を示しその説明は省略する。

このダクト系制御システムにおいて、送気倒差

気側差圧発信器 9 の検出する検出排気ダクト圧 Y 。 はコントローラ12へ与えられ、コントローラ1 2に対し設定送気ダクト圧 Y および設定排気 ダクト圧Y****が設定されている。そして、コン トローラ12において、検出送気ダクト圧Y,と 設定送気ダクト圧 Y , *** とが比較されたうえ、そ のダクト圧差に応じた周波数変化値U、およびU。 が送風機4および排風機5へ与えられると共に、 検出排気ダクト圧Yェと設定排気ダクト圧Yェェェモ とが比較されたうえ、そのダクト圧差に応じた周 波数変化値U、およびU。が送風機4および排風 機ちへ与えられるものとなっている。すなわち、 コントローラ12より、送気側のダクト圧差と排 気側のダクト圧差との両値に基づき決定される周 波数変化値 U. および U. が、送風機 4 および排 風機5へ与えられるものとなっている。

圧発信器8の検出する検出送気ダクト圧 Y., 排

下記式は、コントローラ12においてその周波 数変化値U, およびU. を決定する行列式であり、 F, はP(比例)成分としての制御パラメータ、

- 7 -

F: は1 (積分)成分としての制御パラメータであり、本実施例においては、

F:
$$=$$
 $\begin{pmatrix} 0.971 & 0.427 \\ & & \\ 0.239 & -0.988 \end{pmatrix}$ F: $=$ $\begin{pmatrix} 0.0307 & 6.42 \times 10^{-3} \\ & \\ 6.51 & \times 10^{-3} & -0.0308 \end{pmatrix}$ として与えられている。

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = -\mathbf{F}_1 \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} - \mathbf{\Sigma}_1 \mathbf{F}_2 \begin{bmatrix} Y_1 - Y_{11+1} \\ Y_2 - Y_{21+1} \end{bmatrix}$$

 制御パラメータド』、ド』の値を計算によって定っ めるものとしている。 (fin : * できるくりで・で

-- R -- ·

次にこのように構成されたダクト系制御システムの動作を説明する。

すなわち、今、送気ダクト6においてその送気 ダクト圧が設定送気ダクト圧Yはよに維持され、 且つ排気ダクト?においてその排気ダクト圧が設 定排気ダクト圧Yzaatに維持されているものとす る。このような状態から、例えばクリーンルーム 1-1~1-1での使用部屋数が増大すると、その換 気量の増大に伴い、送気ダクト6におけるダクト 圧が低下し、排気ダクトでにおけるダクト圧が増 大する。このため、コントローラ12において、 設定送気ダクト圧Y:***と検出送気ダクト圧Y: とに差が生じると共に、設定排気ダクト圧ソ**** と検出排気ダクト圧Y』とに差が生じるものとな る。コントローラ12は、この送気ダクト圧差と ・ 排気ダクト圧差とに基づき、変化する送気ダクト 圧を排気ダクト圧ソ***・一定として設定送気ダク ト圧Ytaotに維持し得るように、また変化する排

- 9 -

- 10 - .

なお、本実施例においては、外乱により送気ダクト圧および排気ダクト圧が変化するものとしてその動作を説明したが、送気ダクト圧Yisotおよび排気ダクト圧Yisotわよしても、同様の効果が得られるものとなる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によるクリーンルームダクト系制御システムによると、設定送気ダクト圧に基づいてこの設定送気ダクト圧と実際の送気ダクト圧との差に応じて送風機の回転速度および排風機の回転速度を同時に制御する一方、設定

-11-

御システムにおける送気ダクト圧・排気ダクト圧 制御系を示すブロック線図である。

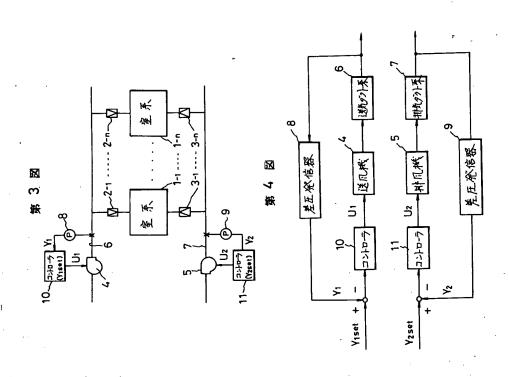
1-1~1-a・・・クリーンルーム、4・・・送 風機、5・・・排風機、6・・・送気ダクト、7・・・排気ダクト、8・・・送気側差圧発信器、9・・・排気側差圧発信器、12・・・コントローラ。

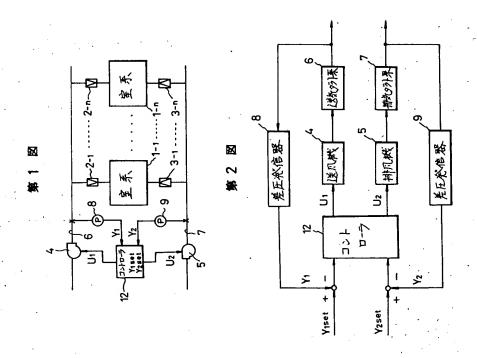
特許出顧人 清水建設株式会社 同出顧人 山武ハネウエル株式会社 代理人 山川政樹(ほか2名)

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るクリーンルームダクト系 制御システムの一実施例を示す機略構成図、第2 図はこのダクト系制御システムにおける送気ダク ト圧・排気ダクト圧制御系を示すブロック線図、 第3図は従来のクリーンルームダクト系制御シス テムを示す機略構成図、第4図はこのダクト系制

- 1 2 -





第1頁の続き

@発 明 者 神 村 ー 幸 東京都渋谷区渋谷 2 丁目12番19号 山武ハネウエル株式会

社内

⑩発 明 者 宮 坂 房 千 加 東京都渋谷区渋谷 2丁目12番19号 山武ハネウエル株式会

社内